

様式第19の2 (第44条関係)

STATEMENT

To : Commissioner of the Patent Office

1 Identification of the International Application

2 Applicant (Common Representative)

Name :

Signature\_\_\_\_\_

Address :

Country of nationality :

Country of residence :

3 Agent

Name :

Signature\_\_\_\_\_

Address :

4 Number of Additional Inventions

5 Amount of Additional Fee

Yen

6 Purport of Protest

7 Reason for Protest

[備考]

1 「Purport of Protest」の欄には、「I/We request that○○Yen paid for the additional fee be refunded.」のように記載する。

2 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。